



新闻中心

热点新闻

行业动态

产业观察

人才资讯

当前位置 > 新闻中心 > 行业动态

昆山同兴达首台SMEE光刻机顺利搬入仪式圆满结束

来源：大半导体产业网 2023-02-03

2月1日，昆山同兴达首台SMEE光刻机顺利搬入仪式圆满落幕，对缩短国内与国外产品代差具有重要意义。

据同兴达官微消息，2月1日，昆山同兴达首台SMEE光刻机顺利搬入仪式圆满落幕。

据悉，此次搬入仪式的SMEE光刻机是昆山首台金凸块封测光刻机，具有较强延展性，可实现与先进制程芯片相似功能，对缩短国内与国外产品代差具有重要意义。

设备采用先进封测装技术，应用于集成电路封装技术及光电组件对外连接，属于集成电路产业重要组成部分。